### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

# 第2717035号

(45)発行日 平成10年(1998) 2月18日

(24)登録日 平成9年(1997)11月7日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G 0 2 B	26/10			G 0 2 B	26/10	. В	
H04N	1/113			H04N	1/23	103Z	
	1/23	103			1/04	1 0 4 Z	

請求項の数4(全 9 頁)

(21)出願番号	<b>特願平3-201406</b>	(73)特許権者	000207551
			大日本スクリーン製造株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)7月15日		京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4
			丁目天神北町1番地の1
(65)公開番号	特開平5-19188	(72)発明者	<b>脇本 善</b> 司
(43)公開日	平成5年(1993)1月29日	(1-75237)	京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天
(se) and his his	1,220 1 (1000) 1,300 11		神北町1番地の1 大日本スクリーン製
			造株式会社内
		(72)発明者	岡崎 雅英
		(12/)13/14	京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天
			神北町1番地の1 大日本スクリーン製
		(m () (h m) (	造株式会社内
		(74)代理人	弁理士 吉田 茂明 (外2名)
		審査官	津田 俊明
			最終頁に続く
		II .	

## (54) 【発明の名称】 マルチピーム走査記録装置

1

# (57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のレーザビームを記録面に照射するマルチビーム走査記録装置であって、

それぞれが単一のレーザビームを発生する複数のレーザ 光源ユニットと、

各レーザ光源ユニットからのレーザビームを前記記録面 に導く第1レンズとを備え、

各レーザ光源ユニットを、そのレーザ光源ユニットから 出射されるレーザビームの主光線を前記第1レンズの前 側焦点に向けた状態で、前記第1レンズの前側焦点を中 10 心とする曲面上に等間隔で配列し、

前記第1レンズと前記記録面との間にアフォーカル光学 系をさらに設けるとともに、当該アフォーカル光学系を 構成する複数のレンズのうち前記記録面に隣接配置され たレンズを f θ 特性を有するものとすることを特徴とす 2

るマルチビーム走査記録装置。

【請求項2】 複数のレーザビームを記録面に照射する マルチビーム走査記録装置であって、

<u>それぞれが単一のレーザビームを発生する複数のレーザ</u> 光源ユニットと

<u>各レーザ光源ユニットからのレーザビームを前記記録面</u> に導く第1レンズとを備え、

各レーザ光源ユニットを、そのレーザ光源ユニットから 出射されるレーザビームの主光線を前記第1レンズの前 側焦点に向けた状態で、前記第1レンズの前側焦点を中 心とする曲面上に等間隔で配列し、前記第1レンズを、 f θ特性を有するものとすることを特徴とするマルチビ ーム走査記録装置。

【請求項3】 <u>前記第1レンズと前記記録面との間にアフォーカル光学系がさらに設けられた請求項2の</u>マルチ

3

ビーム走査記録装置。

【請求項4】 <u>前記アフォーカル光学系がズームレンズを含むアフォーカルズーム光学系である請求項3の</u>マルチビーム走査記録装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、複数のレーザビーム を記録面に照射するマルチビーム走査記録装置に関す る。

### [0002]

【従来の技術】図14は、従来のマルチビーム走査記録装置の第1従来例を示す図である。このマルチビーム走査記録装置では、複数のレーザ光源ユニット1がレンズ L1の前側主点を中心とする曲面A上に等間隔で配列されている。なお、説明の便宜から、同図においては1つのレーザ光源ユニット1のみを図示し、その他の図示を省略している。

【0003】レーザ光源ユニット1は半導体レーザ1aとコリメータレンズ1bとで構成されており、半導体レーザ1aからのレーザビームがコリメータレンズ1bに 20よって平行レーザビームLBに整形された後、その平行レーザビームLBの主光線がレンズL1の前側主点を通過するように、レンズL1、L2からなるアフォーカル光学系AL1に入射される。この入射レーザビームは、アフォーカル光学系AL1によってそのビーム径が拡大された後、レンズL3を介して記録面上3に照射される。

【0004】また、図示を省略するレーザ光源ユニットからのレーザビームについても、上記と同様にして、記録面3上に照射される。とうして、記録面3上に複数の 30ビームスポットが同時に形成される。

【0005】図15は、従来のマルチビーム走査記録装置の第2従来例を示す図である。このマルチビーム走査記録装置は、互いに等間隔に配列された複数のレーザ光源ユニット(但し、図面には1つのレーザ光源ユニット1のみを図示する)と、レンズL1、L2からなるアフォーカル光学系AL1と、レンズL3、L4からなるアフォーカル光学系AL2とで構成されている。レーザ光源ユニット1からのレーザビームLBは、その主光線が光軸Zと平行になるようにして、アフォーカル光学系A40L1に入射され、さらにアフォーカル光学系AL1、AL2を介して記録面3上に照射される。

【0006】また、図示を省略するレーザ光源ユニットからのレーザビームについても、上記と同様にして、記録面3上に関射されて、記録面3上に複数のビームスポットが同時に形成される。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】従来のマルチビーム走査記録装置は以上のように構成されており、一度に記録面3に形成されるビームスポットの数、すなわちチャン 50

ネル数を増加させようとすると、レンズをより大きくする必要がある。というのも、例えば図15からわかるように、第2従来例ではチャンネル数を増やすためには、レーザ光源ユニット1を光軸Zに対し垂直な方向に増設しなければならず、その結果、その増設に対応してレンズL1を大型化する必要が生じる。そのため、レンズL1の収差が悪化するという問題やレンズL1のコストが増大するという問題があった。さらに、大型のレンズL1を装置に組み込むには、装置自体も大型化する必要があった。

【0008】また、図14のマルチビーム走査記録装置(第1従来例)においても、チャンネル数の増加によってレンズL2が大型化し、上記と同様の問題が生じていた。さらに、との従来装置では、複数のレーザ光源ユニット1は等間隔で曲面A上に配列されているので、記録面3上でのビームスポットの間隔は等しくならず、例えばラスター走査によって画像を記録面3に記録する場合に不都合が生じることがあった。

【0009】との発明は、上記課題を解決するためになされたもので、チャンネル数を増やした場合でも小さなレンズによって光学系を構成することができ、小型のマルチビーム走査記録装置を低コストで提供することを目的とする。 さらに、この発明は、記録面上でのビームスボットの間隔を等しくすることができるマルチビーム走査記録装置を提供することを目的とする。

[0010]

[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、複数のレーザビームを記録面に照射するマルチビーム走査記録装置であって、上記第1の目的を達成するために、それぞれが単一のレーザビームを発生する複数のレーザ光源ユニットと、各レーザ光源ユニットからのレーザビームを前記記録面に導く第1レンズとを備え、各レーザ光源ユニットを、そのレーザ光源ユニットから出射されるレーザビームの主光線を前記第1レンズの前側焦点に向けた状態で、前記第1レンズの前側焦点を中心とする曲面上に等間隔で配列し、前記第1レンズと前記記録面との間にアフォーカル光学系をさらに設けるとともに、当該アフォーカル光学系を構成する複数のレンズのうち前記記録面に隣接配置されたレンズをf 伊特性を有するものとしている。

【0012】請求項2の発明は、複数のレーザビームを記録面に照射するマルチビーム走査記録装置であって、それぞれが単一のレーザビームを発生する複数のレーザ光源ユニットと、各レーザ光源ユニットからのレーザビームを前記記録面に導く第1レンズとを備え、各レーザ光源ユニットを、そのレーザ光源ユニットから出射されるレーザビームの主光線を前記第1レンズの前側焦点に向けた状態で、前記第1レンズの前側焦点を中心とする曲面上に等間隔で配列し、前記第1レンズを、f θ特性

5

を有するものとしている。

【0013】請求項3の発明は、上記請求項2の発明に加え、前記第1レンズと前記記録面との間にアフォーカル光学系をさらに設けている。

【0014】請求項4の発明は、上記請求項3の発明に加え、前記アフォーカル光学系をズームレンズを含むアフォーカルズーム光学系としている。

[0015]

[0016]

[0017]

[0018]

【作用】請求項1の発明では、レーザ光源ユニットからのレーザビームの主光線のすべてが第1レンズの前側焦点を通過して前記第1レンズに入射される。そのため、レーザ光源ユニットの数、つまりチャンネル数にかかわらず前記第1レンズを小型化することができる。また、請求項1の発明では、アフォーカル光学系によって前記第1レンズの後側焦点面に形成された中間像が記録面に形成される。さらに、請求項1の発明では、複数のレーザ光源ユニットが第1レンズの前側焦点を中心とする曲で光源ユニットが第1レンズの前側焦点を中心とする曲で上に等間隔で配列されることから、前記レーザ光源ユニットからのレーザビームが互いになす角は等しくなる。そして、それらのレーザビームは最終的に f θレンズによって記録面に導かれる。その結果、前記記録面でのビームスポットの間隔は等しくなる。

【0019】請求項2の発明では、上記請求項1の発明と同様に、レーザ光源ユニットからのレーザビームの主光線のすべてが第1レンズの前側焦点を通過して前記第1レンズに入射される。そのため、チャンネル数にかかわらず前記第1レンズを小型化することができる。さらに、請求項2の発明では、レーザ光源ユニットからのレーザビームは互いに等角度間隔となり、f θ 特性を有する第1レンズに入射される。したがって、前記第1レンズから出射されるレーザビームは光軸に平行で、しかもそれらのビームビッチは等しくなる。

【0020】請求項3の発明では、<u>アフォーカル光学系</u> によって前記第1レンズの後側焦点面に形成された中間 像が記録面に形成される。

【0021】請求項4の発明では、ズームレンズによっ でアフォーカルズーム光学系の倍率が変更され、記録面 上でのビームスポットの間隔やスポット径が変化する。

[0022]

[0023]

[0024]

[0025]

【実施例】図1は、この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の第1実施例を示す図である。図2及び図3は、それぞれレーザ光源ユニットの配列関係を示す斜視図および平面図である。このマルチビーム走査記録装置は、複数のレーザ光源ユニット1と、レンズL11、L1 50

2, L13からなる f $\theta$ レンズL10と、レンズL20, L30とで構成されている。

【0026】各レーザ光源ユニット1は、図1に示すように、半導体レーザ1aとコリメータレンズ1bとで構成されている。また、これらのレーザ光源ユニット1は f θ レンズL10の前側焦点FPを中心とする曲面A (実施例では球面)上に等間隔で、しかも2次元的に配列されている。すなわち、図3に示すように、主走査方向X に関して各レーザ光源ユニット1が互いに部分的に重な り合うように配列されている。そのように配列するのは、レーザ光源ユニット1の機械的寸法の制約から隣接する走査線が離れてしまう、いわゆる走査ワレが生じるのを防止するためである。また各レーザ光源ユニット1 は、それから出射されるレーザビームの主光線をf θ レンズL10の前側焦点FPに向けて配置されている。

【0027】  $f\theta \nu \nu \lambda \chi L 10$  なよび  $\nu \nu \lambda \chi L 20$ , L 30 は、図1 に示すように、光軸 2 上にこの順序で配置されている。この実施例では、 $f\theta \nu \lambda \chi L 10$  の後側焦点面 RP と  $\nu \lambda \chi L 10$  を  $\nu \lambda \chi L 10$  の  $\nu \lambda \chi L 10$  の

【0028】次に、上記のように構成されたマルチビー ム走査記録装置の動作について図1を参照しつつ説明す る。まず、半導体レーザ1aからのレーザビームはコリ メータレンズ1bによって平行レーザビームLBに整形 された後、その主光線が  $f \theta \nu$  J = 100 前側焦点 F P = 100を通過するようにして、 $f \theta$ レンズL10に入射される。 そのため、 $f \theta レンズL10$ の光学的特性により、 $f \theta \nu$ ンズし10から出射されるレーザビームは、光軸 Z と平行 で、しかもそのレーザビームと光軸 Z との距離が f & レ ンズL10への入射角に比例した値となって出射される。 【0029】ところで、上述したように、複数のレーザ 光源ユニット1は曲面A上に等間隔で配列されているの で、 $f \theta$  レンズL10へ入射される平行レーザビームLBが相互になす角度 $\Delta \theta$ は等しい。そのため、 $f \theta$ レンズ L10からの出射レーザビームの相互間隔も等しくなる。 【0030】等ビームビッチでf θレンズL10から出射 されたレーザビームは、それぞれ f $\theta$ レンズL10の後側 焦点面RPに集光されて、その面RP上に中間像が形成 される。すなわち、等間隔で複数のビームスポットが面 RP上に形成される。そして、これらのビームスポット はレンズし20, L30からなるアフォーカル光学系AL2 によって適当な倍率で縮小され、記録面3上に像(ビー ムスポット)として形成される。したがって、記録面3 上のビームスポットは等間隔に配列されることとなる。 【0031】以上のように、この第1実施例では、レー

ザ光源ユニット 1 からのレーザビーム L Bの主光線が f θ レンズ L 10の前側焦点 F Pを通過して f θ レンズ L 10 に入射するようにしているので、レーザ光源ユニット 1 の数、つまりチャンネル数を増やした場合でも比較的小さなレンズによってマルチビーム走査記録装置を構成することができる。なお、曲面 A の曲率半径より f θ レンズ L 10の焦点距離が短いことが望ましく、 f θ レンズ L 10の焦点距離が短いほど、その効果はより顕著に現れる

【0032】また、レーザ光源ユニット1を等間隔で曲 10面Aに配列し、しかも各レーザ光源ユニット1からのレーザビームLBをf  $\theta$  レンズL10に入射するようにしているため、記録面3でのビームスポット間隔を等しくすることができる。

【0033】図4は、この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の第2実施例を示す図である。このマルチビーム走査記録装置では、レンズL10が通常のレンズ(例えば、入射角 $\theta$ と走査面上のスポット位置yがy=ft an $\theta$ で表わされる)で構成される一方、レンズL30がレンズL31,L32,L33からなり、しかも  $f\theta$ 特性を有 20している。なお、その他の構成は、先の第1実施例と同一である。

【0034】との第2実施例では、等間隔に配列されたレーザ光源ユニット1からのレーザビームLBは、レンズL10、L20を介して等角度間隔でf  $\theta$  レンズL30を入りされる。そのため、f  $\theta$  レンズL30を介して記録面3上に形成されたビームスポットは等間隔となる。

【0035】もちろん、レーザ光源ユニット1からのレーザビームLBの主光線がレンズL10の前側焦点FPを通過するようにレンズL10は配置されているため、第1実施例と同様に、チャンネル数の増大によるレンズL10の大型化を防止することができることは言うまでもない。

【0036】図5は、この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の第3実施例を示す図である。この第3実施例にかかるマルチビーム走査記録装置が第1実施例と相違する点は、レンズL20、L30からなるアフォーカル光学系を設けずに、記録面3をf0レンズL10の後側焦点面RPに配置した点である。したがって、第3実施例では、先に説明した第1 および第2実施例の効果に加え、マルチビーム走査記録装置の光学系の構成が単純化されるという効果がさらに得られる。

【0037】図6は、この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の第4実施例を示す図である。この実施例では、曲面Aの代わりに互いに曲率半径 r B , r C (r B < r C)が異なる2つの曲面B, Cが設けられ、各曲面B, Cにレーザ光源ユニット1が等間隔にそれぞれ配列されている。なお、曲面Bには、曲面Cに取り付けられたレーザ光源ユニット1からのレーザビームLBをf をレンズL10に導くための貫通穴Hが複数個設けられてい 50

る。

【0038】この第4実施例によれば、数多くのレーザ光源ユニット1を等間隔に配列することができる。特に、第1実施例のように1つの曲面Aに多数のレーザ光源ユニット1を配列することが困難な場合に、第4実施例に示す構成が有効となる。なお、この実施例では2つの曲面B、Cにレーザ光源ユニット1を設ける場合について説明したが、3つ以上の曲面を準備し、それらの曲面にレーザ光源ユニット1を配列するようにしてもよい

8

【0039】図7は、この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の第5実施例を示す図である。この実施例の構成上の特徴は、レーザ光源ユニット1からのレーザビームLBのビームウエストが f θレンズL10の前側焦点 F Pに位置するように構成したことであり、その他の構成は第1実施例と同一である。以下、波動光学的解析に基づき、この第5実施例の光学的特徴について説明する。

【0040】とのように構成した場合、レーザビームLBのビームウエストは各レンズの焦点(あるいは焦点面)に形成される。すなわち、ビームウエストは、レンズL10の後側焦点面RP(レンズL20の前側焦点面)、レンズL20の後側焦点面(レンズL30の前側焦点面)およびレンズL30の後側焦点面(記録面3)上にそれぞれ形成される。なお、レーザビームLBの主光線の経路については、第1実施例のそれと同一である。

【0041】また、焦点面RP及び記録面3でのレーザビームのビーム径をそれぞれ $\omega$ 1,  $\omega$ 2 とすれば、

 $\omega_2 = (f_3/f_2) \cdot \omega_1 = m \cdot \omega_1$ ただし、 $f_2$ ,  $f_3$  はレンズL20、L30の焦点距離、mはアフォーカル光学系AL2 の倍率、で表される関係が 成立する。また、焦点面RP及び記録面3でのレーザビ ームのビームビッチをそれぞれP1、P2 とすれば、

P2 = (f3/f2)·P1 = m·P1 で表される関係が成立する。

【0042】以上のように、この実施例によれば、第1 実施例の効果に加え、レーザビームLBのビームウエストを記録面3に位置させることができ、鮮明な画像を記録することができる。しかも、アフォーカル光学系AL2の倍率を調整することによって、記録面3でのビームスポット径およびスポット間隔を設定することができる。

【0043】図8は、この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の第6実施例を示す図である。この実施例では、アフォーカル光学系AL2の代わりにレンズL40、L50、L60からなるアフォーカルズーム光学系AL3が設けられている。したがって、駆動ユニット(後で説明する)を用いてこのズーム光学系AL3を調整することによって、その倍率を連続的に変更することができる。

0 【0044】図9は、上記アフォーカルズーム光学系A

【0045】また、主走査方向Xに回転する回転シリンダ16が、その表面がアフォーカルズーム光学系AL3の像面に位置するように、配置されている。このため、図示を省略する制御ユニットからの信号に応じて半導体レーザ1 a がON-OFF制御され、記録しようとする画像に対応した変調レーザビームLBが f  $\theta$  レンズL10の前側 20 焦点FPを通過して f  $\theta$  レンズL10に入射される。そして、そのレーザビームLBはアフォーカルズーム光学系AL3により適当な倍率で縮小された後、回転シリンダ16に巻き付けられた感光材料17に照射される。こうした処理を、回転シリンダ16の方向Xへの回転およびテーブル11の方向Yへの移動に同期させながら、連続的に実行することにより、所望の画像が感光材料17に記録される。

【0046】なお、上記装置では、レーザ光源として半導体レーザ1aを用いているが、これに限定されるもの 30ではなく、例えば固体レーザ(YAG, YAG+KTP等)を用いることができる。ただし、この場合には、図10に示すように、レーザ光源ユニット1を固体レーザ1cと固体レーザ1cからのレーザビームを記録画像に応じて変調するための外部変調素子1dとで構成する必要がある。また、上記以外に、半導体レーザ、SHG素子および整形レンズによって、あるいは半導体レーザ、コリメータレンズおよび外部変調素子によってレーザ光源ユニットを構成してもよい。さらに図1の構成にSHG素子を付加し、より短波長のレーザビームを使用する 40ようにしてもよい。

【0047】また、上記実施例では、f  $\theta$  レンズを利用してビームスポットの間隔を等しくする技術について説明したが、以下に詳説する第7 および第8 実施例のごとくレーザ光源ユニット 1 を配列することによって、f  $\theta$  レンズを用いることなくビームスポットの間隔を等しくすることも可能である。

【0048】まず、第7および第8実施例の説明に先立って、通常のレンズに入射するレーザビームと、出射レーザビームとの関係について図11を参照しつつ説明す 50

る。図11はその関係を示す模式図である。同図に示すように、レーザビームLBの主光線が光軸 Zを含む1つの基準平面(同図では紙面)上に投影された直線と光軸 Zとのなす角度  $\theta$ で、レーザビームLBがレンズL10の前側焦点FPを通過してレンズL10に入射されると、レンズL10からの出射レーザビームLB′は、光軸 Zと平行で、しかも中間像位置(レンズL10の後側焦点面RP)での出射レーザビームと光軸 Zとの基準平面上での距離 Pは、

10

 $O(P) = f1 \cdot tan\theta$ ただし、f1 はレンズL10の焦点距離、となる。したがって、各レーザ光源ユニット1 からのレーザビームと光軸Zとのなす角度が基準平面上それぞれ $\theta1$ ,  $\theta2$ ,  $\theta$ 

3 であるとき、各出射レーザビームと光軸 Z との基準平面上での距離 P1 , P2 , P3 は、

P1 =  $f1 \cdot tan \theta 1$ P2 =  $f1 \cdot tan \theta 2$ 

 $P3 = f1 \cdot tan \theta 3$ 

となる。CCで、距離P1, P2, P3の間に、

 $P2 = 2 \cdot P1$ 

 $P3 = 3 \cdot P1$ 

の関係が成立すると、中間像位置でのビームピッチが一定値P1 となる。つまり、角度 $\theta1$  、 $\theta2$  、 $\theta3$  がそれぞれ

 $\theta 1 = t a n^{-1} (P1/f1)$ 

 $\theta 2 = t a n^{-1} (2 \cdot P1 / f1)$ 

 $\theta 3 = t a n^{-1} (3 \cdot P1 / f1)$ 

となるように、各レーザ光源ユニット 1 を曲面 A 上に配列すると、先に説明した実施例と同様に、中間像位置(レンズ L 10の後側焦点面)でのビームビッチが等しくなる。

【0049】図12は、この発明にかかるマルチビーム 走査記録装置の第7実施例を示す図である。この実施例では、レーザ光源ユニット1からのレーザビームと光軸 Zとのなす角度 θ が以下の関係式を満足するように、複数のレーザ光源ユニット1が曲面 A 上に配列されている。

【0050】 $\theta$  =  $tan^{-1}$ ( $n\cdot P1/f1$ ) ただし、nは自然数である。cのため、上記説明からわかるように、レンズL10の後側焦点面RP(中間像位置)でのビームスポットの間隔は一定値P1 となる。そして、その中間像(ビームスポット)はアフォーカル光学系AL2 によって所定の倍率で縮小され、記録面3上に形成される。

【0051】図13は、この発明にかかるマルチビーム 走査記録装置の第8実施例を示す図である。この実施例 が第7実施例と相違する点は、レーザ光源ユニット1が 第7実施例では曲面A上に配列されているのに対し、この実施例ではレンズL10の前側焦点FPから距離 d だけ 離れた位置に設けられた光軸2に垂直な平面D上に等間

隔に配列されている点であり、その他の構成は同一である。

【0052】との実施例においても、

 $\theta = t a n^{-1} (n \cdot P1 / f1)$ 

が満足され、上記と同様の効果が得られる。

【0053】なお、上述の第1実施例(図1)、第2実施例(図4)、第5実施例(図7)、第7実施例(図12)及び第8実施例(図13)においては、レンズ10とレンズ10とレンズ10ととを必ずしもアフォーカス系で構成しなくてもよい。例えば図10において、100年間上の距離を101年点面RPとレンズ100の前側焦点面との距離を101年点面RPとレンズ100の後側焦点面とビームウエストが形成される位置との距離を101年の上頭(特開101年の上列に開示されている様に、

【0054】この様にレンズL10とレンズL20とをアフォーカル系で構成しない場合には、レンズL10とレンズ 20 L20の間隔を狭くすることができ、全体としては、コンパクトな光学系を構成することができる。

[0055]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1の発明によれば、レーザ光源ユニットからのレーザビームの主光線のすべてが第1レンズの前側焦点を通過して前記第1レンズに入射するように構成したので、レーザ光源ユニットの数、つまりチャンネル数にかかわらず前記第1レンズを小型化することができ、小型で、しかも低コストのマルチビーム走査記録装置が得られる。また、複数のレーザ光源ユニットが第1レンズの前側焦点を中心とする曲面上に等間隔で配列して、前記レーザ光源ユニットからのレーザビームのなす角度を等しくすると共に、それらのレーザビームを最終的に f θレンズによって記録面に導いているので、前記記録面でのビームスポット間隔を等しくすることができる。

【0056】請求項2および3の発明によれば、上記請求項1の発明と同様に、レーザ光源ユニットからのレーザビームの主光線のすべてが第1レンズの前側焦点を通過して前記第1レンズに入射するように構成したので、40チャンネル数にかかわらず前記第1レンズを小型化することができ、小型で、しかも低コストのマルチビーム走査記録装置が得られる。また、複数のレーザ光源ユニットが第1レンズの前側焦点を中心とする曲面上に等間隔で配列して、前記レーザ光源ユニットからのレーザビームのなす角度を等しくすると共に、f θ特性を有する第1レンズに入射させるので、前記第1レンズから出射されるレーザビームは光軸に平行で、しかもそれらのビー

ムピッチは等しくなる。

【0057】請求項4の発明では、ズームレンズによってアフォーカルズーム光学系の倍率を変更可能としているので、記録面上でのビームスポット間隔やスポット径を倍率に基づいて変更することができる。

12

[0058]

[0059]

[0060]

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の 第1実施例を示す図である。

【図2】レーザ光源ユニットの配列関係を示す斜視図である。

【図3】レーザ光源ユニットの配列関係を示す平面図である。

【図4】この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の 第2実施例を示す図である。

【図5】との発明にかかるマルチビーム走査記録装置の 第3実施例を示す図である。

20 【図6】この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の 第4実施例を示す図である。

【図7】この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の 第5実施例を示す図である。

【図8】この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の 第6実施例を示す図である。

【図9】アフォーカルズーム光学系を備えたマルチビーム走査記録装置の斜視図である。

【図10】レーザ光源ユニットの変形例を示す図であ る。

30 【図11】入射レーザビームと出射レーザビームとの関係を示す模式図である。

【図12】この発明にかかるマルチビーム走査記録装置の第7実施例を示す図である。

【図13】との発明にかかるマルチビーム走査記録装置の第8実施例を示す図である。

【図14】従来のマルチビーム走査記録装置の第1従来 例を示す図である。

【図15】従来のマルチビーム走査記録装置の第2従来 例を示す図である。

40 【符号の説明】

1 レーザ光源ユニット

3 記録面

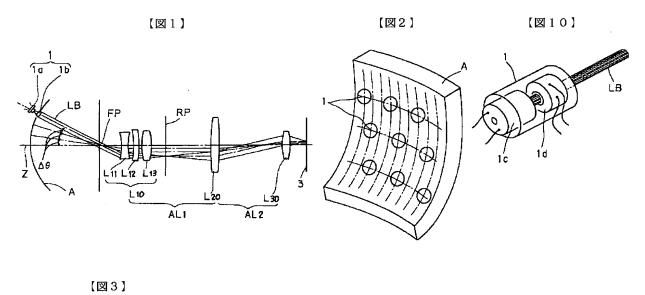
AL2 アフォーカル光学系

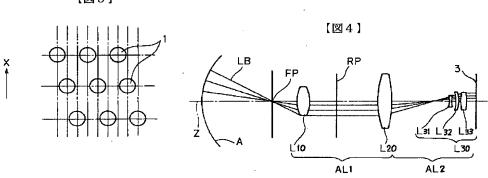
AL3 アフォーカルズーム光学系

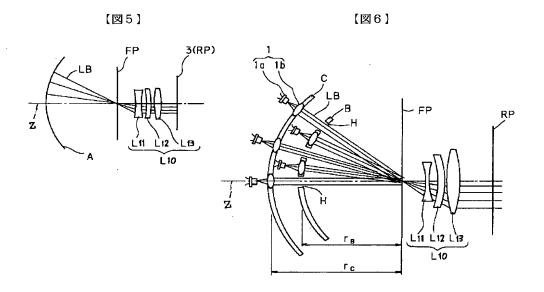
FP 前側焦点

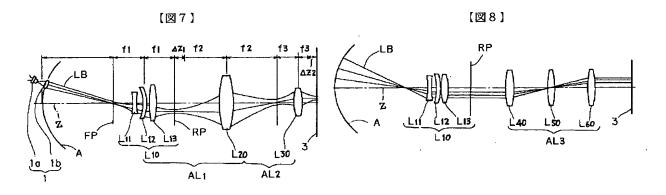
L10 レンズ (第1レンズ)

LB レーザビーム

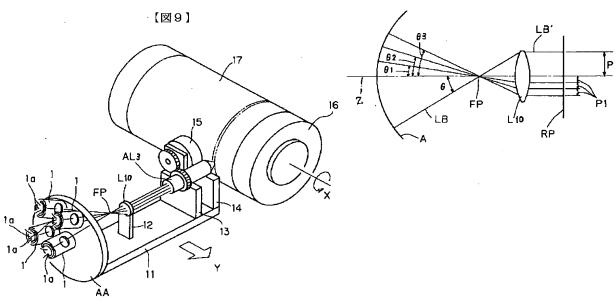


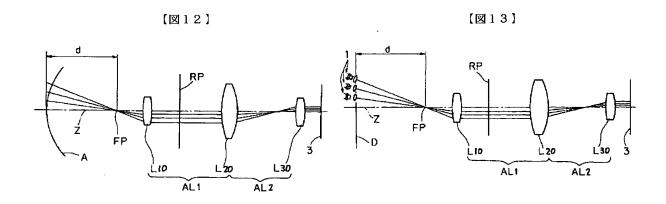




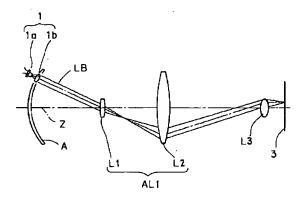




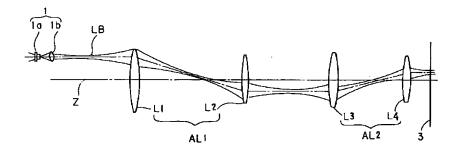




【図14】



【図15】



# フロントページの続き

(56)参考文献 特開 昭54-6536 (JP, A)

特開 昭62-232611(JP, A)

特開 平1-128034 (JP, A)